

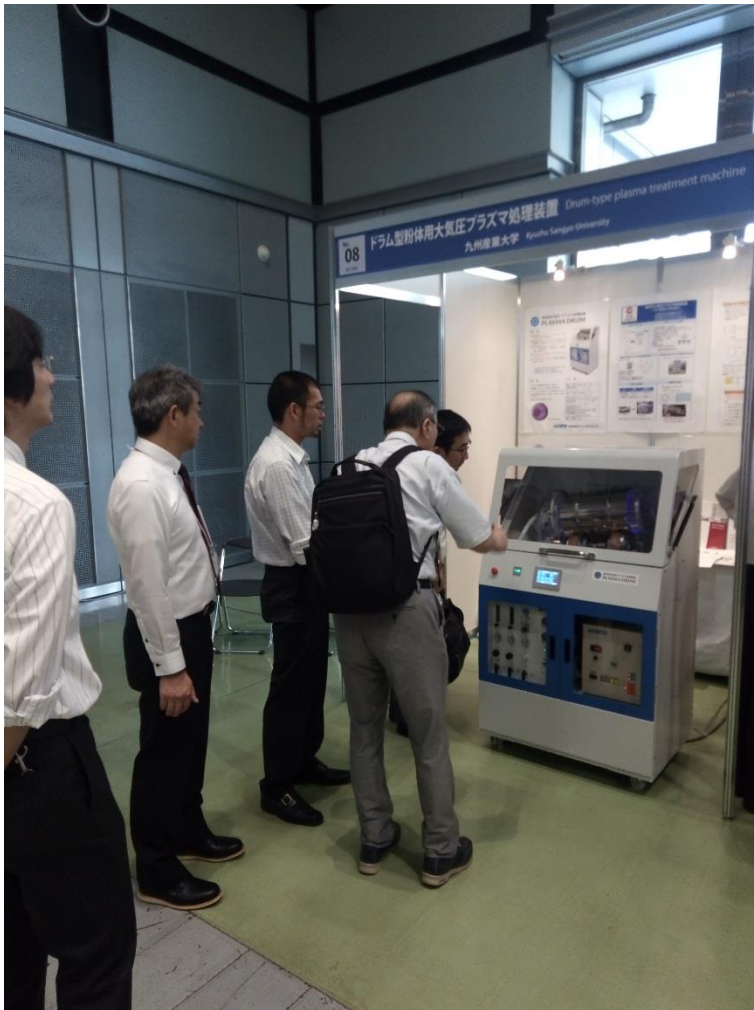
## 第 6 回おた研究・開発フェア 出展結果

会期 平成 28 年 10 月 6 日 (木) ~7 日 (金)  
 会場 大田区産業プラザ (PiO) 1F 大展示ホール  
 出展数 大学・企業等 107 ブース

来場者数	日付	会場全体	本学
	10/6	7 6 2 人	4 8 人
	10/7	7 0 7 人	6 8 人
	計	1, 4 6 9 人	1 1 6 人

出展内容 総合機器センター 佐野洋一 助教「ドラム型粉体用大気圧プラズマ処理装置の実演展示」  
 所見 実用化した装置の実演には、製造業、大学の方々にご来訪を頂きました。サンプル加工の依頼や共同研究のお話など、複数の引合いを頂きました。本学と企業が産学連携で実用化をなした好例として、有意義な展示となりました。

展示ブースの様子



講演の様子

